. espacenet - Document Divilography and reconsect

ANTISTATIC PAINT COMPOSITION

Patent Number:

JP2049075

Publication date:

1990-02-19

Inventor(s):

YONEDA TADAHIRO; others: 03

Applicant(s):

NIPPON SHOKUBAI KAGAKU KOGYO CO LTD

Requested Patent:

Application Number

Application Number: JP19880198981 19880811

Priority Number(s):

IPC Classification:

C09D5/24; C09K3/22; C09K3/32

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To obtain the subject composition capable of imparting excellent antistaticity to an article simply by coating and suitable as an electric field attenuation paint, antistatic paint and secondary electron emission paint by mixing a heteropoly acid to a coating substrate containing a film-forming resin as a vehicle.

CONSTITUTION: The objective composition is produced by mixing (A) a coating substrate containing 100 pts.wt. of a film-forming resin as a vehicle with (B) 0.5-100 pts.wt. (preferably 1-50 pts.wt.) of a heteropoly acid [preferably a composite oxyacid of (i) at least one kind of element selected from B, Al, Ga, Si, Ge, Ce, Ti, Zr, Sb, Bi, Rh, Cu, Pt, P, Fe, Co and Ni and (ii) at least one kind of element selected from Mo, W and VJ.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-49075

⑤Int.Cl. 5 識別記号 庁内整理番号 ⑥公開 平成2年(1990)2月19日 C 09 D 5/24 PQW 6944-4J C 09 K 3/22 KAE 6958-4H 3/32 KAC 6958-4H

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全7頁)

②特 頭 昭63-198981

②出 願 昭63(1988)8月11日

⑩発 明 者 米 田 忠 弘 大阪府吹田市西御旅町5番8号 日本触媒化学工業株式会 社中央研究所内

⑩発 明 者 佐 竹 剛 大阪府大阪市東区高麗橋5丁目1番地 日本触媒化学工業

株式会社内

⑫発 明 者 西 田 学 大阪府吹田市西御旅町 5 番 8 号 日本触媒化学工業株式会

社中央研究所内

⑦発明者中原三郎兵庫県姫路市網干区興浜字西沖992番地の1日本触媒化

学工業株式会社姫路製造所内

⑪出 顋 人 日本触媒化学工業株式 大阪府大阪市東区高麗橋5丁目1番地

会社

明 和 自

ロジウム、娟、白金、リン、鉄、コパ

ルトおよびニッケル

1. 発明の名称

制電性資料和成物

B 詳:モリブデン、タングステンおよびパナ ジウム

2. 特許請求の範囲

- (1) 皮膜形成性樹脂をピヒクルとしてなる塗料用基材にヘテロポリ酸を皮膜形成性樹脂 100重量部に対して0.5~100重量部の範囲の割合で混合することを特徴とする制電性塗料組成物。
- (2) ヘテロボリ酸が、下記のA群の中から選ばれる少なくとも一種の元素および下記のB群の中から選ばれる少なくとも一種の元素の複合酸素酸である請求項1記載の制電性塗料組成物。

(記)

A 群: ホウ素、アルミニウム、ガリウム、ケ イ素、ゲルマニウム、セリウム、チタ ン、ジルコン、アンチモン、ピスマス、

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

(従来の技術)

しかし、これらの制電性フィラーは、形状や組成上での偏りから夢電性が不均一であったり、また形状や組成上の偏りがない場合でも途料中への分散性が悪いために得られる途膜中での薄電性が不均一となったり塗料中での経時安定性が悪い等の問題点があった。しかも、目的とする制電性を

の割合で混合することを特徴とする制電性塗料組成物に関するものである。

本発明に使用しうるヘテロポリ酸としては、その結晶構造において中心となりうる元素(以下A群元素とよぶ。)と、A群元素の酸素酸と複合酸素酸をつくりうる元素(以下B群元素とよぶ。)とからなるもので、例えば次に記載の第1~3表のヘテロポリ酸が挙げられる。

得るためには初電性フィラーを多量に添加する必要があったり、途膜の色調も限定されてしまうという問題点があった。

また、例えば四級アンモニウム塩などの界面活性剤を配合した制電性塗料も知られている。しかし、界面活性剤を大量に配合しないと制電性付与効果がなく、得られる塗製表面がべとついたり、水洗により効果が低下したりするという問題点もあった。

(発明が解決しようとする歌題)

本発明者らは、塗料中にヘテロポリ酸を混合すると、ヘテロポリ酸の比較的少量の添加で塗膜に 均一な制電性を付与する事ができるのを見いだし、 本発明に至ったものである。

(課題を解決するための手段および作用)

本発明は、皮膜形成性樹脂をピヒクルとしてなる塗料用基材にヘテロポリ酸を皮膜形成性樹脂 100重量部に対して0.5~100重量部の範囲

第1表 (B群元素がモリブデンの場合)

| A群元素と Mo の比 | A 群元素 | ヘテロポリ酸の式 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1:12 | P ⁵⁺ , Si ⁴⁺ , Ge ⁴⁺ , Ti ⁴⁺ Zr ⁴⁺ Ce ⁴⁺ | [A ⁿ⁺ Mo ½O ₄₀] -(8-n) [Ce Mo ½O ₄₂] -8 |
| <u> </u> | | |
| 1:11 | P ⁵⁺ , Ge ⁴⁺ | [A ^{fr} Mo 11O39] -(12-n) |
| 2:5 | P5+ | [P2 M0 5 O23] -6 |
| 1:10 | P ⁵⁺ | [PM0 10Ox] -(2x-65) |
| 1:9 | NI 4+ | [Ni Mo 9 O32] -6 |
| 1:6 | Co 3+, A 13+, Fe 3+, Rh 3+ Ga 3+, Ni 2+ | [A ^M M0 6 O24H6] -(6-n) |
| 2:18 | P ⁵⁺ | [P2 M0 18O62] ⁻⁶ |
| 2:17 | P ⁵⁺ | [P2 M0 17Ox] -(2x-112) |
| 10 : 6m | Co ²⁺ . Cu ²⁺ , P ³⁺ . P ⁵⁺ | [A ⁿ⁺ Mo 6 Ox] = -n(2x-36-n) |

第2表 (B群元素がタングステンの場合)

| A群元素と Wの比 | A 群元素 | ヘテロポリ酸の式 |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1:12 | P3'. Si 3'. Ti 4', Co 3' Fe 3'. A 4 3'. Ga 3'. B5' | [A ^M W2O40] -(8-11) |
| 1:11 | Si 4', Pt 4' | [A ⁿ⁺ W11Ox] -(2x-66-n) |
| 1:6 | Ni ²⁺ , Ga ³⁺ | [A ⁿ⁺ W6 O24H6] -(6-n) |
| 2:18 | P5. | [P2 W18O62] -7 |
| 2:17 | P54 | [P2 W17Ox] -(2x-112) |
| 10:60 | P3. | [PW6 Ox] = -8(2x-41) |

第3表 (B群元素が複数の場合)

| A群元森 | B群元素 | ヘテロポリ酸の式 |
|------|----------|------------------------------|
| Р | W. Mo | [PW12-xM0 x O40] -3 |
| Р | Mo, V | [PM0 12-XVX O40] -(3+X) |
| Р | W. Mo. V | [PW12-x-yM0 x Vy O40] -{3+y} |
| Si | Mo, V | [SI MO 12-XVX O40] -(4+X) |
| Si | w. v | [Si W12-XVX O40] -(4+X) |

(们しn は原子価数を表わし、x は11までの正の競数、v x xxxx が11までの正の競数をそれぞれ表わす。

ポリ酸が水、アルコール類、エーテル類、ケトン類、カルボン酸類、エステル類などを含む溶解中に均一に溶解された状態:あるいはヘテロポリ酸がシリカ、酸化チタン、アルミナ、ゼオライト・改化ケイ素、ヘテロポリ酸などの無機微粒子やポリスチレン、ナイロン、ポリ(メタ)アクリルトなどの有機微粒子は含または含浸された状態などが自由に選択できる。

なお、ヘテロボリ酸を前記溶媒に溶解して用いる場合に、それら溶媒との付加物を形成のしているも支降はない。またヘテロボリ酸を塗料用基材を設合した場合に、基材中に含まれる皮膜形成性樹脂、溶剤および各種添加剤などとの付加物を形成したりすることがあっても、特に問題となることはない。

上述のヘテロポリ酸を塗料用基材に混合する方法としては、 顔料やフィラーを塗料用基材に混合する従来公知の塗料調製方法に従えばよい。 例えばペイントシェーカーやボールミル等の混合機あ

このようなヘテロポリ酸は、一般に例成するA 群元素やB群元素の種類およびその比率や製法に より固有の結晶水を有した形で得られるが、それ をさらに乾燥した場合、乾燥条件により固有値以 下で任意の結晶水を有したものとしても得られる。 更に乾燥すると無水のヘテロポリ酸と件をみたすも れる。これらはいずれも本発明の要辨をみたすも のである。

ペテロポリ酸の合成法としては、公知の方法が採用でき、例えばリン酸イオンとタングステン酸イオンを酸性条件で反応させることにより典型的なペテロポリ酸であるリンタングステン酸を合成することができる。その他のペテロポリ酸の合成法としては、例えば日本結晶学会誌<u>17</u>,127(1975)に記載された佐々木らの論文などにある方法が応用できる。

本発明の制電性歯科組成物は、上述したヘテロポリ酸を皮膜形成性樹脂をピヒクルとする塗料用基材に混合して得られるが、混合時のヘテロポリ酸の形態としては、粉体の状態:あるいはヘテロ

るいはニーダーやロール等の混練機に強料用基材 および上述したヘテロポリ酸の粉体、溶液あるい は狙持体を投入して両者を混合すればよい。投入 の順序は自在であり、例えばヘテロポリ酸を少量 の塗料用基材に混合してペーストとし、これを所 定量の塗料用基材で希釈して本発明の塗料組成物 とすることもできる。

ペテロボリ酸の塗料用基材への混合割合は、、ビクルとしての皮膜形成性樹脂100重量部の提供である。この割合が0.5 重量部を設け、得られる塗料組成物の物品に対する副銀性性与効果が不十分となる。また、100重量部を超える多量としても、制電性付与効果が向上して得た塗膜の機械的強度が低下する。

本発明の制電性塗料組成物においてビヒクルとして用いられる皮膜形成性樹脂としては、物品上に塗布された際に皮膜を形成しうる樹脂で従来からピヒクルとして塗料用基材に配合して用いられ

また、皮膜形成性樹脂の皮膜形成を促進するため、蒸樹脂を溶解する溶剤や該樹脂を分散する水等の各種分散媒が塗料用基材に配合されていてもよく、塗料用基材は、一般に皮膜形成性樹脂の有機溶剤溶液や水性分散液の形態でヘテロポリ酸と混合される。

えばポリエチレン、ポリカーポネート、ポリスチレン、ポリカーポネート、ポリメチルメタクリレート、フェノール制脂、メラミン樹脂、尿素樹脂、エポキシ樹脂、水がリアステル樹脂等のプラスチックのおり、カーダガラス、パイレックスカラススクスカラスのガラス、チタニア、ナタニア、カラミック類等のカラスのカラスを表現がある。

(発明の効果)

ヘテロポリ酸を塗料用基材中に混合してなる本発明の制電性塗料組成物は、組成物中の該ヘテロポリ酸の配合量が比較的少なくても、組成物を物品に塗布するだけで物品に顕著な制電性を付与することができる。

また、本発明の制電性塗料相成物は、得られる

本発明において歯科用基材に入ったのは、り酸をもはいいて歯科ののは、健来からとはなり、これできたカーボンブラックやカーは、神管のカーボンス・ラー、金融がや金属は、カーボンス・カー・ないが、大力・カー・ないが、大力・カー・は、強いの金属をよった。というの金属をはいる。というの金属を使用することもできる。

本発明の制電性塗料和成物を用いて物品に制電性皮膜を形成するには、繊維、フィルム、成形板等の各種形状の物品に該塗料和成物を塗布したのち、必要により乾燥、加熱、光照射等の複処理を行なう。塗布方法としては、例えばスプレー、ディッピング、ロールコーター、ナイフコーター、スピンコーター、ハケ塗り等の従来から公知の方法を採用できる。

また、本発明の制電性塗料組成物を塗布する対象となる物品の素材としては、特に制限なく、例

強敗の尋電性等の電気的性質の均一性に優れるため、電荷、電流、電圧および抵抗値等の制御素子を作成するための塗料、例えば電界緩和塗料、帯電防止塗料、二次電子放出塗料等としても好適である。

(実施例)

以下、実施例により本発明を詳述するが、この 実施例により本発明の範囲が何ら制限されるもの ではない。

実施例 1

リンモリブデン酸(H3 PM 0 12 O 40・2 9 H2 O)の粉体3 O 重量部をアロロン5 O (中油性アルキッド樹脂、樹脂固形分 5 O %、日本触媒化学工業機製) 2 O O 重量部に添加し、ペイントシェーカーで3 O 分間混合し、制電性強料とした。この制電性塗料をポリエチレンテレフタレートフィルムにドクターブレード法により、乾燥後の塗膜厚さが5 μになるように塗布した。

得られた嫩膜の表面抵抗値を20℃、50%R Hで測定した時の結果を第4表に示した。

実施例 2

リンタングステン酸(H3 PW t2 O 40・2 9 H2 O) の粉体3 O 選選部をアクリセット 2 7 O E (アクリル系エマルション、樹脂固形分 4 2 %、日本触媒化学工泉解製) 2 4 O 重量部に添加し、ペイントシェーカーで3 O 分間混合し、 制電性塗料とした。この制電性塗料をポリエチレンテレフタレートフィルムにドクタープレード法により、
を爆慢の塗膜厚さが5 μになるように塗布した。

得られた強膜の表面抵抗値を20℃、50%R 日で測定した時の結果を第4表に示した。

実施例 3

ケイモリプデン酸 (H 4 S i M 0 t 0 40・3 0 H 2 O) の 粉 体 3 O 重 置 部 を ア ロ ロ ン 4 5 O O (エ ボ キ シ 変 成 樹 脂 、 樹 脂 固 形 分 5 O % 、 日 本 触 媒 化 学 工 乗 機 製) 2 O O 重 量 部 に 添 加 し 、 ペ イ ン

トシェーカーで30分間混合し、制電性塗料とした。この制電性塗料を、ペークライト製成形板にパーコーターにより乾燥後の塗膜厚さが5 μ になるように塗布した。

得られた途殿の表面抵抗値を20℃、50%R 日で測定した時の結果を第4表に示した。

実施例 4

ケイタングステン酸(H 4 S i W 2 O 40・3 O H 2 O)の粉体3 O 重量部をアロロン 7 6 (アクリル樹脂、樹脂固形分 5 O %、日本触媒化学工築制製) 2 O O 重量部に添加し、ベイントシェーカーで3 O 分間混合し、制電性塗料とした。この制電性塗料を、クロロブレンゴム製シートに、バーコーターにより乾燥後の塗膜厚さが5 μになるように塗布した。

将られた途膜の表面抵抗値を20℃、50%R Hで測定した時の結果を第4表に示した。

実施例 5

実施例2において、リンタングステン酸(H3PW2O40・29H2O)の量を0.1、2、30、50および100重量部と変化させた他は同様にして、制電性塗料を製造した。これらの制電性塗料を実施例2と同様にしてポリエチレンテレフタレートフィルムに塗布し、その表面抵抗値を測定した結果を第5表に示した。

第5表の結果より明らかなように、リンタングステン酸の量が O. 1 重量部の場合、塗膜の導電性が不充分であった。

| - | ヘテロボリ酸の種類 | ヘテロポリ酸 の量 (重量部) | 塗料の種類 | 樹脂固形分 の量 | 基材の種類 | (注1) 表面抵抗键 (口/口) |
|------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
| <u>-</u> ; | リンモリブデン酸 | 30 | 7007 50 | 100 | ポリエチレンテレフ 2.2×10 ⁷ タレートフィルム | 2.2×10 ⁷ |
| <u></u> - | リンタングステン酸 | 30 | 72Ut2F 270E | ą | и | 5.1×10 ⁷ |
| <u> </u> | ケイモリブデン酸 | 30 | アロロン 4500 | E. | ベークライト製 成形板 | 3.7×10 ⁷ |
| | ケイタングステン酸 | 30 | 7007 76 | te | クロロプレンゴム製 シート | 6.0×10 ⁷ |
| 2 | (注1) 表面低抗菌はいずれも20℃、50%RHの雰囲気で測定した。 | มาร์กธ201 | C, 50%RH0 | の雰囲気で翻る | らた。 | ! |

0 6 4

| | | ** 5 | | 嵌 | |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| 凝 | ヘテロポリ酸の種類 ヘテロポリ酸 の胎 (重量部) | 塗料の種類 対路固形分の配 | 樹脂固形分 の自 | 基材の種類 | (注1) 表面抵抗值 (Q/口) |
| リンタングステン酸 | 0.1 | 729427 270E | 100 | ポリエチレンテレフ タレートフィルム | 5.0×10 ¹⁴ |
| | 2 | k | a | a | 8.9×10 ¹⁰ |
| | 30 | а | a | и | 5.1×10 ⁷ |
| | 50 | a | B | . 0 | 1.7×10 ⁷ |
| | 100 | u | и | u | 6.5×10 ⁶ |
| 哥哥 | 自はいずれも2(| 表面低抗菌はいずれも20℃、50%RHの雰囲気で測定した。 | 1の雰囲気で3 | 態した。 | |

実施例 6

実施例2において、 制電性歯科をポリエチレンテレフタレートフィルム上に歯布して得られた歯 関の温度による表面抵抗値の変化を測定した。その結果を第6表に示した。

第 6 蒙

| 温度(℃) | 相対海度 (XRH) | 表面抵抗値 (ロノロ) |
|-------|---------------|-------------------------|
| 1 0 | 5 0 | 7. 2 × 1 0 ⁷ |
| 2 0 | 5 0 | 5. 1 × 1 0 ⁷ |
| 5 0 | 5 0 | 1.7 × 10 ⁷ |
| 8 0 | 5 0 | 9.8 × 10 ⁶ |

宝饰网 7

実施例2において、制電性塗料をポリエチレンテレフタレートフィルム上に塗布して得られた塗膜の湿度による表面抵抗値の変化を測定した。その結果を第7表に示した。

第 7 表

| 相対湿度 (XRH) | 温度 | 表面抵抗值 |
|---------------|-----|-------------------------|
| 2 0 | 2 0 | 1.5 × 10 ⁸ |
| 3 5 | 2 0 | 7. 0 × 1 0 ⁷ |
| 5 0 | 2 0 | 5. 1 × 1 0 ⁷ |
| 8 0 | 2 0 | 4.0 × 10 ⁷ |

実施例 8

リンモリブデン酸(H3 PM O 12 O 40・2 9 H2 O) の粉体 5 O 重量部をイオン変換水 5 O 重量部をイオン変換水 5 O 重量部に溶解して得た水溶液をアクリセット 1 8 8 E (アクリル系エマルション、樹脂固形分 3 O %、日本放媒化学工業制製) 3 3 3 重量部に 添加し、 村とした。この制電性塗料を、ポリード 法により た 2 レートフィルムにドクターブレード 法により た 2 を乗後の塗膜の表面抵抗値を 2 O C、5 O % R Hで測定した時の結果を第 8 表に示した。

実施例 9

リンタングステン酸 (H 3 P W 12 O 40 ・ 2 9 H 2 O) の粉体 2 O 重量部をメタノール 2 O 銀量部に溶解して得た溶液をアロロン 4 5 3 (ア ク リル 併 脂、 併 脂 固 形 分 5 0 %、 日本 触 媒 化 学 工 棄 佛 製) 2 O O 重量部に 添加 し、 ペイント シェーカーで 3 O 分 固 混合し、 制 電 性 遠 料 と した。 こ の 制 電

性館料をポリエチレンテレフタレートフィルムに ドクタープレード法により、 乾燥後の遺膜厚さが 5 4になるように塗布した。

切られた強膜の表面抵抗値を20℃、50%R Hで剤定した時の結果を第8表に示した。

実施例 10

ケイタングステン酸 (H 4 S i W t O 40・3 O H 2 O) の粉体 1 O 単量部をイオン交換水 3 O 単量部に溶解して得た水溶液に、炭酸ナトリウム O. 1 6 重量部をイオン交換水 1 O 重量部に溶解して得た水溶液をゆっくり添加した。

こうして得られたケイタングステン酸部分中和物の水溶液をアクリセット262E(アクリル系エマルション、樹脂固形分37%、日本触媒化学工業機製)270重量部に添加し、ペイントシェーカーで30分間混合し、制電性塗料とした。この制電性塗料を、クロロブレンゴム製シートに、パーコーターにより乾燥板の塗膜厚さが5μになるように塗布した。

群られた遠膜の表面抵抗値を20℃、50%R Hで測定した時の結果を第8表に示した。

実施例 11

ケイタングステン酸(H 4 S i W 2 O 40・3 O H 2 O) の粉体 1 O 重量部をイオン交換水 3 O 重量部に溶解して得た水溶液に、炭酸リチウムO.2 2 重量部をイオン交換水 1 O 重量部に溶解して得た水溶液をゆっくり添加した後、加熱濃縮して、ケイタングステン酸部分中和物の白色粉体を得た。

この物体をアロロン376(中油性アルキッド 樹脂、樹脂固形分50%、日本触媒化学工業開製)200度量部に添加し、ペイントシェーカーで30分間混合し、制電性塗料とした。この制電性塗料を、ペークライト製成形板にパーコーターにより乾燥後の塗膜厚さが5μになるように塗布した。

得られた塗膜の表面抵抗値を20℃、50%R Hで潮定した時の結果を第8表に示した。

第 8 表

| 実施例 | ヘテロポリ酸の種類 | ヘテロポリ酸 の量 (重量部) | 塗料の種類 | 樹脂固形分 の量 | 基材の種類 | (注1) 表面抵抗值 (Ω∕口) |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| 8 | リンモリプデン酸 | 50 | アクリセット 188E | 100 | ポリエチレンテレフ タレートフィルム | 2.1×10 ⁷ |
| 9 | リンタングステン酸 | 20 | アロロン 453 | n | n | 1.0×10 ⁸ |
| 10 | ケイタングステン酸 部分中和物 | 10 | アクリセット 262E | 77 | クロロプレンゴム製 シート | 1.9×10 ⁹ |
| 11 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 | プロロン 376 | # | ベークライト製 成形板 | 7.6×10 ⁹ |

(注1) 表面抵抗値はいずれも20℃、50%RHの雰囲気で測定した。